

節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1 0810 0900				班會 四國光三甲 逢喜樓二樓視聽 教室			
2 0910 1000	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明光樓四樓404 教室	半導體材料與應用 四國光三甲 謝昌志 明光樓四樓404 教室	電腦輔助實體認證 四國光三甲 詹智鈞 逢喜樓二樓光電多媒體及電腦 教學教室	光學工廠 四國光三甲 江政忠 逢喜樓二樓視聽 教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓203 教室		
3 1010 1100	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明光樓四樓404 教室	半導體材料與應用 四國光三甲 謝昌志 明光樓四樓404 教室	電腦輔助實體認證 四國光三甲 詹智鈞 逢喜樓二樓光電多媒體及電腦 教學教室	光學工廠 四國光三甲 江政忠 逢喜樓二樓視聽 教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓203 教室		
4 1110 1200	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明光樓四樓404 教室	半導體材料與應用 四國光三甲 謝昌志 明光樓四樓404 教室	電腦輔助實體認證 四國光三甲 詹智鈞 逢喜樓二樓光電多媒體及電腦 教學教室	光學工廠 四國光三甲 江政忠 逢喜樓二樓視聽 教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓203 教室		
5 1310 1400	科技英文(二) 四國光三甲 張文煒 明光樓四樓404 教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓四樓404 教室					
6 1410 1500	科技英文(二) 四國光三甲 張文煒 明光樓四樓404 教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓四樓404 教室					
7 1510 1600	光電生物醫學工程 四國光三甲 楊伯溫 明光樓四樓404 教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓四樓404 教室	台灣文化 四國光三甲 王文宏 明光樓四樓404教室		台灣藝術 四國光三甲 洪逸藍 明光樓四樓404 教室		

8 1610 1700	光電生物醫學工程 四國光三甲 楊伯溫 明光樓四樓404 教室		台灣文化 四國光三甲 王文宏 明光樓四樓404教室		台灣藝術 四國光三甲 洪逸藍 明光樓四樓404 教室		
9 1710 1800							
10 1745 1830							
11 1830 1915							
12 1915 2000							
13 2010 2055							
14 2055 2140							
15 2145 2230							

1-9節上課時間設定以日間部為主，10-15節以進修部為主